



Dirección de la División de Electromecánica Industrial.

Guadalajara, Jal., diciembre 17, 2020.

PhD. Ramos-Escamilla, María. C
EO-ECORFAN-México, S.C.
PRESENTE.

Por medio de la presente me permito externar a **ECORFAN-México S.C.**, el más amplio agradecimiento por su compromiso y atención en la divulgación científica y tecnológica, en vista de la realización de una publicación adicional que serán vistos beneficiados los autores: María de los Ángeles Villalobos Alonzo y Ana Eugenia Romo González miembros del CUERPO ACADEMICO UTJAL-CA 09 DESARROLLO DE APLICACIONES Y SISTEMAS EN ENTORNOS VIRTUALES de la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO, por la publicación científica escrita del artículo de investigación "Perfil del sector de alta tecnología en México: Una aproximación a la realidad". Emitimos este certificado para fines de Ciencia, Tecnología e Innovación. Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Emitimos este certificado para fines de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Mtro. José Antonio González Moreno
Director de la División Electromecánica Industrial

